POLYTHIOPHENES

Publication number: JP2003268083

Publication date:

2003-09-25

Inventor:

ONG BENG S; LIU PIN; WU YILIANG; QI YU

Applicant:

XEROX CORP

Classification:

- international:

C08G61/12; H01B1/12; H01L29/786; H01L51/05; H01L51/30; C08G61/00; H01B1/12; H01L29/66;

H01L51/05; (IPC1-7): H01B1/12; C08G61/12;

H01L29/786; H01L51/00

- European:

C08G61/12D1F; H01L51/00M2B2

Application number: JP20030004785 20030110 Priority number(s): US20020042360 20020111 Also published as:

EP1327646 (A1)

US7132500 (B2) US6872801 (B2) US2006041103 (A1) US2003166829 (A1)

EP1327646 (B1) DE60305540T (T2)

less <<

Report a data error here

Abstract of JP2003268083

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide semiconductor polymers such as polythiophenes useful in applications of microelectronic devices including thin film transistor devices. SOLUTION: The polythiophenes are shown by structural formula (III) (wherein, A is a side chain; B is H or a side chain; D is a bivalent linkage group; (a) and (c) are each the number of Asubstituted thienylene groups; (b) is the number of B-substituted thienylene groups; (d) is 0 or 1;

and n is the degree of polymerization or number

of the monomer segment). COPYRIGHT: (C)2003,JPO

$$\begin{array}{c|c}
\hline{\left\{\left(\left(\begin{array}{c} S\\ A \end{array}\right), \left(\begin{array}{c} S\\ B \end{array}\right), \left(\begin{array}{c} S\\ C \end{array}\right), \left(\begin{array}{c} D\\ d \end{array}\right), \left(\begin{array}{c}$$

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

Back to JP2003268083

Family list

10 family members for: JP2003268083

Derived from 7 applications

1 Polythiophenes and devices thereof

Inventor: ONG BENG S (CA); LIU PING (CA); (+2) Applicant: XEROX CORP (US)

EC: C08G61/12D1F; H01L51/00M2B2 IPC: C08G61/12; H01B1/12; H01L29/786 (+6)

Publication info: DE60305540D D1 - 2006-07-06

2 Polythiophenes and devices thereof

Inventor: ONG BENG S (CA); LIU PING (CA); (+2) Applicant: XEROX CORP (US)

EC: C08G61/12D1F; H01L51/00M2B2 IPC: C08G61/12; H01B1/12; H01L29/786 (+6)

Publication info: DE60305540T T2 - 2006-11-02

3 Polythiophenes and devices thereof

Inventor: ONG BENG S (CA); LIU PING (CA); (+2) Applicant: XEROX CORP (US)

EC: C08G61/12D1F; H01L51/00M2B2 IPC: C08G61/12; H01B1/12; H01L29/786 (+7)

Publication info: EP1327646 A1 - 2003-07-16 **EP1327646 B1** - 2006-05-31

4 Polythiophenes and devices thereof

Inventor: ONG BENG S (CA); LIU PING (CA); (+2) Applicant: XEROX CORP (US)

EC: C08G61/12D1F; H01L51/00M2B2 IPC: C08G61/12; C08G61/00

Publication info: EP1679330 A1 - 2006-07-12

5 POLYTHIOPHENES

Inventor: ONG BENG S; LIU PIN; (+2)

Applicant: XEROX CORP

Publication info: JP2003268083 A - 2003-09-25

6 Polythiophenes and devices thereof

Inventor: ONG BENG S (CA); LIU PING (CA); (+2) Applicant: XEROX CORP (US)

EC: C08G61/12D1F; H01L51/00M2B2 IPC: C08G61/12; H01B1/12; H01L29/786 (+7)

Publication info: US6872801 B2 - 2005-03-29

US2003166829 A1 - 2003-09-04

7 Polythiophenes and devices thereof

Inventor: ONG BENG S (CA); LIU PING (CA); (+2) Applicant: XEROX CORP

Publication info: US7132500 B2 - 2006-11-07

US2006041103 A1 - 2006-02-23

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-268083 (P2003-268083A)

(43)公開日 平成15年9月25日(2003.9.25)

(51) Int.Cl. ⁷ C 0 8 G 61/12 H 0 1 L 29/786 51/00 # H 0 1 B 1/12	設別配号	FI C08G 61/12 H01B 1/12 H01L 29/78 29/28	テーマコード(参考) 4ょ032 F 5F110 618B
		審査請求 未請求 請求	対項の数8 OL (全 25 頁)
(21) 出願番号	特顏2003-4785(P2003-4785)	(71)出願人 590000798 ゼロックス	・コーポレーション
(22) 別顧日	平成15年1月10日(2003.1.10)	''''-	衆国、コネチカット州、スタン ロング・リッジ・ロード 800
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	10/042, 360 平成14年1月11日(2002.1.11) 米国 (US)	クレセン	ンタリオ ミシソガ ハーペイ ・ト 2947
		,,,,	' 'ンタリオ ミシソガ デルダー ' クレセント 1733
		(74)代理人 100075258 弁理士 吉	田 研二 (外1名)
			最終頁に続く

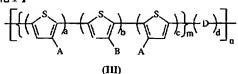
(54) 【発明の名称】 ポリチオフェン類

(57)【要約】

【課題】 薄膜トランジスタ装置のような超小形電子装置の用途に有用な、ポリチオフェン類などの半導体ポリマーを提供する。

【解決手段】下記化1の構造式(III)を持つポリチオフェンであって、

【化1】



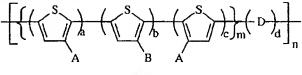
式中Aは側鎖であり、Bは水素又は側鎖であり、Dは二 価結合基であり、a及びcは、Aが置換されたチエニレンの数を示し、bはBが置換されたチエニレンの数を示し、dはO又は1であり、nはモノマーセグメントの重合度または数を示すことを特徴とするポリチオフェン類を提供した。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記化1の構造式(III)を持つポリチ

オフェンであって、

【化1】



(III)

式中Aは側鎖であり、Bは水素又は側鎖であり、Dは二価結合基であり、a及びcは、Aが置換されたチエニレンの数を示し、bはBが置換されたチエニレンの数を示し、dはO又は1であり、nはモノマーセグメントの重合度または数を示すことを特徴とするポリチオフェン類。

【請求項2】 請求項1に記載のポリチオフェン類であって、Aが長さにおいて5~約25の炭素原子を有し、Bが水素又はたとえば1~約4の炭素原子を有する短側

鎖であり、Dが、必要に応じて、アルキレン、-O-R-O-、-S-R-S-、-NH-R-NH-(Rはアルキレン、アリーレンまたはアリーレンあるいはヘテロ芳香族の不飽和部分である)の飽和部分であり、aが約1〜約8であり、cが0〜約8であり、bが0〜約6であることを特徴とするポリチオフェン類。

【請求項3】 下記化2の構造式を持つポリチオフェン類。

【化2】

$$\underbrace{ \begin{pmatrix} C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ S & S \\ C_{10}H_{21} & C_{10}II_{21} \end{pmatrix}}_{C_{10}H_{21}}$$

H₂₅C₁₂(3)

(4)

(5)

$$C_{10}H_{21} C_{10}H_{21} C_{10}H_{21} C_{10}I_{21}$$
 (6)

$$+ \sum_{S}^{C_{12}H_{2S}} \sum_{S} \sum_{n} \sum_{n}$$

$$CH_3$$
 CH_3 CH_3

(9)
$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{10}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{11}H_{25}$$

(12)

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{13}H_{25}$$

(14)

(15)

(16)

or

(17)

(式中、nはセグメントの数を示す。)

【請求項4】 請求項1に記載のポリチオフェン類であって、aが約1~約7であることを特徴とするポリチオフェン類。

【請求項5】 請求項1に記載のポリチオフェン類であって、nが約5~約3,000であることを特徴とするポリチオフェン類。

【請求項6】 請求項1に記載のポリチオフェン類であって、Aが5~約15の炭素原子を有するアルキルであり、Bが水素原子であり、Dがアリーレンであり、a,b,c及びmが独立に数1,2,3から選ばれ、dが1であることを特徴とするポリチオフェン類。

【請求項7】 請求項1に記載のポリチオフェン類であって、(III)の数平均分子量(Mn)が約10,000~約30,000であり、重量平均分子量(Mw)が約15,000~約100,000であることを特徴とするポリチオフェン類。

【請求項8】 請求項1に記載のポリチオフェン類であって、Dがフェニレン、トリレン、キシレン、ビフェニレン、ビフェニレン、ビフェニレン、ブリーレン、フェナントレニレン、ジヒドロフェナントレニレン、ジベンゾフラネジイル、ジベンゾチオフェンジイル、及びカルバゾールージイルからなる群より選ばれるアリーレンであることを特徴とするポリチオフェン類。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は一般的に、ボリチオフェン類とその使用に関する。より詳細には、本発明は実施の形態において、少なくとも2つの異なるタイプの2,5ーチエニレン単位を持つモノマーセグメントを含むボリチオフェン類に関する。ポリチオフェンは分子自己組織化が可能であり、マイクロエレクトロニック素子の応用に理想的な薄膜内の規則的なマイクロ構造を提供

する。そのようなポリチオフェン類は、長い直鎖を有する特定のチエニレン部分を含み、ポリマー主鎖上に位置規則的(レジオレギュラ:regioregular)に配列し、ポリチオフェンの分子組織化を誘因および促進することに役立つことができる。

[0002]

【従来の技術】薄膜トランジスタ (TFT) の活性半導 体材料として有用な、ある種のポリチオフェン類などの 半導体ポリマーが報告されている。これらのポリマーの 多くは有機溶媒にかなりの溶解度を持つため、例えば、 スピンコーティング、溶液キャスティング、浸漬塗布、 スクリーン印刷、スタンプ印刷、ジェット印刷等の溶液 処理によってTFT内の半導体チャネル層に加工するこ とができる。通常の溶液処理によって加工できること は、水素化アモルファスシリコンTFTなどのシリコン ベースの装置に特有なコストの高い従来のフォトリソグ ラフ処理に比べ、その製造をより簡単かつ低コストにす る。更に、ポリマーTFTと呼ばれる、プラスチック基 板上の可撓性TFTの製造のために非常に望ましい優れ た機械的耐久性と構造可撓性とを備えた、ポリチオフェ ン類などのポリマー材料から作られたトランジスタが望 まれている。可撓性TFTは、構造可撓性と機械的耐久 性の特性を通常必要とする電子的装置の設計を可能にす ると考えられる。有機又はポリマートランジスタ要素と 共にプラスチック基板を用いれば、従来の堅牢なシリコ ンTFTを、機械的により頑丈で、構造可撓性のポリマ ーTFT設計に代えることができる。後者は、大面積画 像センサ、電子ペーパー、その他可撓性TFTとしての 表示媒体など、大面積装置として特に興味深いものであ り、小型で構造可撓性の設計が可能となる。また、スマ ートカードや無線周波データキャリヤ(RFID)タグ などの低価格のマイクロエレクトロニクス用集積回路論 理素子や、メモリ/記憶装置にポリマーTFTを用いる

と、その機械的耐久性が著しく向上し、その使用可能寿命が長くなる。しかし半導体ボリチオフェン類の多くは、周囲の酸素によって酸化的にドープされ、導電率が増大してしまうため空気に触れると安定ではないと考えられる。この結果オフ電流が大きくなり、これらの材料から製造した装置の電流オン/オフ比は小さくなる。従ってこれらの材料の多くは、材料加工と装置製造の間に環境酸素を排除して酸化的ドーピングを起こさないように又は最小化するように厳重に注意しなければならない。この予防措置は製造コストを押し上げるため、特に大面積装置のための、アモルファスシリコン技術に代わる経済的な技術としてのポリマーTFTの魅力が削がれてしまう。これら及びその他の欠点は、本発明の実施の形態において回避され、あるいは最小となる。

[0003]

【特許文献1】米国特許第6,150,191号 【特許文献2】米国特許第6,107,117号 【特許文献3】米国特許第5,969,376号 【特許文献4】米国特許第5,619,357号 【特許文献5】米国特許第5,777,070号 【非特許文献1】D. J. ガンドラハら、"Pentacene organic thin film transistors - molecular ordering and mobility", IEEE Electron Device Lett., Vol.1 8,p.87(1997)

【非特許文献2】F. ガルニエら、"Molecular engine ering of organic semiconductors: Design of self-as sembly properties in conjugated thiophene oligomers", Amer. Chem. Soc., Vol.115, p. 8716(1993)

【非特許文献3】 Z. バオら、"Soluble and processa ble regioregular poly(3-hexylthiophene) for fieldeffect thin film transistor application with highm obility", Appl. Phys. Lett. Vol.69, p. 4108(1996) 【0004】

【発明が解決しようとする課題】電界効果TFTに使用 される有機半導体材料は数多く述べられている。これら の材料としては、ペンタセン (例えば、D. J. ガンド ラハら、 "Pentacene organic thin film transistors - molecular ordering and mobility", IEEE Electron Device Lett., Vol.18, p. 87 (1997)を参照。) などの有 機小分子や、セキシチオフェン類又はそれらの変異体 (例えば、F. ガルニエら、 "Molecular engineering of organic semiconductors: Design of self-assembly properties in conjugated thiophene oligomers", Am er. Chem. Soc., Vol.115, p. 8716(1993)を参照。) など のオリゴマー類、及びポリ(3-アルキルチオフェン) (例えば、Z. バオら、 "Soluble and processable re gioregular poly(3-hexylthiophene) for field-effect thin film transistor application with high mobili ty", Appl. Phys. Lett. Vol.69, p. 4108 (1996)を参 照。) などの特定のポリチオフェン類が挙げられる。有 機材料をベースとしたTFTは一般に、シリコン結晶や ポリシリコンTFTなどの従来のシリコンを用いた類似 物より性能特性は劣るが、高い移動度を必要としない分 野での用途には十分有用である。これには、イメージセ ンサ、アクティブマトリックス型液晶ディスプレイ、ス マートカードやRFIDタグなどの低価格のマイクロエ レクトロニクス等の大面積装置が挙げられる。有機又は ポリマー材料から作られたTFTは、機械的耐久性、構 造可撓性を備え、装置の活性媒質上に直に組み込むこと が可能で、これにより装置を小型化して運搬性を向上す ると考えられるため、前述の分野において機能的にも構 造的にも従来のシリコン技術より望ましい。しかし、小 分子又はオリゴマーをベースとした装置の殆どは、困難 な真空蒸着法を用いて製造しなければならない。主とし て、小分子材料は不溶性であるか、スピンコーティン グ、溶液キャスティング、スタンプ印刷などの溶液処理 では通常均一な薄膜ができないため、真空蒸着を用い る。更に、真空蒸着では、大面積の形状のための一定し た薄膜品質を得ることも困難である。例えば、位置規則 性ポリ(3-アルキルチオフェン-2,5-ジイル)で ある位置規則性ポリチオフェン類から溶液処理によって 製造したポリマーTFTは、適度に良い移動度を持つに もかかわらず空気中で酸化的ドーピングを受けて劣化し 易い。実際の低コストTFT設計には、安定かつ溶液処 理が可能で、その性能が周囲の酸素によって悪影響を受 けない半導体材料が必須である。例えば、ポリ(3-ア ルキルチオフェン-2,5-ジイル)などの位置規則性 ポリチオフェン類は空気に非常に敏感である。周囲条件 においてこの材料から製造したTFTは通常、非常に大 きなオフ電流と、非常に低い電流オン/オフ比と、急激 な性能特性の低下を示す。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の特徴は、薄膜トランジスタ装置のような超小形電子装置の用途に有用な、ポリチオフェン類などの半導体ポリマーの提供である。

【0006】本発明の別の特徴は、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、クロロベンゼン等の一般的な有機溶媒に溶解するポリチオフェン類の提供であり、このためスピンコーティング、スクリーン印刷、スタンプ印刷、浸漬塗布、溶液キャスティング、ジェット印刷等の溶液処理によって加工することができる。

【0007】更に別の本発明の特徴は、ポリチオフェンチャネル層を持ち、その層の導電率が10-6〜約10-9S/cm (ジーメンス/センチメートル)である薄膜トランジスタなどの電子的装置の提供である。

【0008】更に本発明の特徴は、合成可能なポリチオフェン類を提供することであり、このポリチオフェン類は、周囲の酸素による酸素ドーピングに対して高い抵抗

性を有する。

【0009】また更に本発明の特徴は、ポリチオフェン類とそれを用いた装置の提供であり、この装置は酸素の悪影響に対して強い抵抗性を示し、つまりこの装置は比較的高い電流オン/オフ比を示し、その性能は通常、位置規則性ポリ(3-アルキルチオフェン-2,5-ジイル)などの位置規則性ポリチオフェン類から製造したもののように急激に低下することなく、あるいは最小限の低下と同程度である。

【0010】また別の本発明の特徴は、特殊な構造的特徴を持ち、これにより適当な加工条件下において分子が自己配列し、またその構造的特徴が装置性能の安定性をも向上させるようなポリチオフェン類の提供である。適

当な分子配列により、効率よく電荷キャリヤを移動させて高い電気的特性を得るために重要な、薄膜中のより高次の分子構造配列が得られる。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の様々な代表的な実施の形態を図1~図4に示す。ここでは薄膜トランジスタ(TFT)構造体中のチャネル材料としてポリチオフェン類を用いている。

【0012】本発明の態様は次のポリチオフェン類に関する。下記化3の構造式(III)を持つポリチオフェン類。

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
\hline{\left\{\left(\left\langle S\right\rangle \right\}_{A} & \left\langle S\right\rangle \right\}_{B} & \left\langle S\right\rangle \right\}_{C} \\
\hline{\left(III\right)} & (III)
\end{array}$$

式中Aは側鎖であり、Bは水素又は側鎖であり、Dは二 価結合基であり、a及びcは、Aが置換されたチエニレンの数を示し、bはBが置換されたチエニレンの数を示し、dは0又は1であり、nはモノマーセグメントの重合度または数を示す。

【0013】Aが長さにおいて5~約25の炭素原子を有し、Bが水素又はたとえば1~約4の炭素原子を有する短側鎖であり、Dが、必要に応じて、アルキレン、一〇一R一〇一、一S一R一S一、一NH-R一NHー(Rはアルキレン、アリーレンまたはアリーレンあるいはヘテロ芳香族の不飽和部分である)の飽和部分であり、aが約1~約8であり、cが〇~約8であり、bが〇~約6であるポリチオフェン。 化4の構造式を持つポリチオフェン。式中、nはセグメントの数を示す。

【化4】

(1)

$$\begin{array}{c|c}
C_{10}H_{21} \\
S \\
H_{21}C_{10}
\end{array}$$

(2)

$$C_{12}H_{25}$$
 $C_{12}H_{25}$
 $C_{12}H_{25}$
 C_{12}
 $C_{12}H_{25}$
 C_{12}
 $C_{12}H_{25}$
 C_{12}

$$\underbrace{ \begin{pmatrix} C_{10}H_{21} & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

(4)

$$\begin{array}{c|c} C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ \hline \\ C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ \hline \end{array}$$

(5)

$$\begin{array}{c|c}
C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\
C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21}
\end{array}$$
(6)

$$+ \sum_{S}^{C_{12}H_{25}} S$$

$$+ \sum_{H_{25}C_{12}} S$$

$$+ \sum_{S}^{C_{12}H_{25}} S$$

$$+ \sum_{S}^{C_{12}H_{25}C_{12}} S$$

$$+ \sum_{S}^{C_{12}H_{25}C_{12}} S$$

$$+ \sum_{S}^{C_{12}H_{25}C_{12}} S$$

$$+ \sum_{S}^{C_{12}H_{25}C_{12}} S$$

(8)

(9)

(10)

$$C_{12}H_{25}$$
 $C_{12}H_{25}$
 $C_{12}H_{25}$

(11)

(12)

(13)

$$C_{12}H_{25}$$
 $C_{12}H_{25}$
 $C_{12}H_{25}$
 $C_{12}H_{25}$
 $C_{12}H_{25}$

(14)

(15)

(16)

or

(17)

【0014】下記化5の構造式を持つポリチオフェン。

【化5】

(1)

$$\begin{array}{c}
C_{10}H_{21} \\
S \\
H_{21}C_{10}
\end{array}$$
(2)

$$\underbrace{ \begin{pmatrix} C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ S & S \\ C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \end{pmatrix} }_{C_{10}H_{21}}$$

. (4);

Aがアルキルであり、Bがアルキルであるポリチオフェ ン。Aが1~約25の炭素原子を有するアルキルであ り、Bが水素又は1~約4の炭素原子を有する短側鎖で あるポリチオフェン。Aが約5~約25の炭素原子を有・ し、Bが約1~約4の炭素原子を有するポリチオフェ ン。aが約1~約7であるポリチオフェン。bが約1~ 約7であるポリチオフェン。dがOであるポリチオフェ ン。dが1であるポリチオフェン。nが約5~約5,0 00であるポリチオフェン。nが約5~約3,000で あるポリチオフェン。nが約2,000~約4,000 であるポリチオフェン、Aが約6~約25の炭素原子を 有するアルキルであり、Bが水素又は1~約3の炭素原 子を有するアルキルであり、Dがそれぞれ約6~約40 の炭素原子を有するアリーレン又はジオキシアレン(di oxyarene)、又は、それぞれ約1~20の炭素原子を有 するアルキレン又はジオキシアルカンであるポリチオフ ェン。Aが約6~約12の炭素原子を有するアルキルで あり、Bが水素原子であるポリチオフェン。Aが5~約 15の炭素原子を有するアルキルであり、Bが水素原子 であり、Dがアリーレンであり、a,b,c及びmが独 立に数1,2,3から選ばれ、dが1であるポリチオフ ェン。Aが約6~約12の炭素原子を有するアルキルで

あり、Bが水素原子であり、Dがアリーレンであり、a =c=m=1であり、bが2であり、dが1であるポリ チオフェン。nが約5~約5,000であるポリチオフ ェン。ポリスチレン標準を用いたゲル浸透クロマトグラ フ法より求めた(III)の数平均分子量(Mn)が約1 0,000~約30,000であり、重量平均分子量 (Mw)が約15,000~約100,000であるポ リチオフェン。(III)の数平均分子量(Mn)が約 2,000~約10,000であり、重量平均分子量 (Mw) が約4,000~約50,000であり、ポリ チオフェン。Aがヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニ ル、デシル、ウンデシル、ドデシル、トリデシル、テト ラデシル、又はペンチルデシルであるポリチオフェン。 Dがフェニレン、トリレン、キシレン、ビフェニレン、 ビフェニレン置換体、フルオレニレン、アリーレン、フ ェナントレニレン、ジヒドロフェナントレニレン、ジベ ンゾフラネジイル、ジベンゾチオフェンジイル、及びカ ルバゾールージイルからなる群より選ばれるアリーレン であるポリチオフェン。Dがアルキレン、ジオキシアル カン、ジオキシアレン、及びオリゴエチレン酸化物から なる群から選ばれる飽和結合であるポリチオフェン。 【0015】下記化6の構造式で示され、又は包含さ

れ、nが繰り返しセグメントの数を示し、約5~約4, 【化6】 000の数であるポリチオフェン。

$$\begin{array}{c|c} C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ \hline \\ C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ \end{array}$$

(4)

$$\begin{array}{c|c} C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ \hline \\ C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ \hline \end{array}$$

(5)

$$\begin{array}{c|c}
C_{10}H_{21} \\
C_{10}H_{21}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C_{10}H_{21} \\
C_{10}H_{21}
\end{array}$$
(6)

$$+ \sum_{S} C_{12} I_{12S}$$

$$+ \sum_{H_{2S} C_{12}} S$$

$$+ \sum_{G_{12} G_{12}} S$$

$$+ \sum$$

(8)

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

 $C_{12}H_{25}$ $C_{6}H_{13}$ $C_{6}H_{13}$ $C_{6}H_{13}$ $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$

(9)

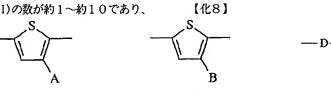
【0016】下記化7の構造式で示されたポリチオフェ 【化7】ン。

S H₂₅C₁₂ S

(4);

【0017】モノマーセグメントが下記化8(I)(II)を含み、Aが側鎖であり、Bが水素又は側鎖であり、Dが二価結合基であり、モノマーセグメント中のAが置換されたチエニレン単位(I)の数が約1~約10であり、

Bが置換されたチエニレン単位(II)の数が0~約5であり、二価結合基Dの数が0又は1であるポリチオフェン。



(II)

【0018】下記化9の2種類の2,5-チエニレン単位(I)(II)および適当な割合の二価結合基Dを含むモノマーセグメントから生成され、Aがたとえば長さにおいて約5〜約25の原子を有する長側鎖であり、Bが水素原子又はたとえば長さにおいて、4以下、又は約4の炭素原子、より詳細には、長さにおいて約1〜約3の炭素

(I)

原子を有する短側鎖であり、Dがたとえばメチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレンなどの飽和部分、又は、たとえばアリーレン、ビアリーレン、フルオレニレン、などのアリルの不飽和部分であるポリチオフェン。

モノマーセグメント中のAが置換されたチエニレン単位 (I)の数は、たとえば約1~約10でもよく、チエニレン単位(II)の数は、0~約5でもよく、二価セグメントDの数は、たとえば0又は1でもよい。

【0019】本発明の実施の形態において、ポリチオフェン類は、下記化10の構造式(III)で示される。 【化10】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
\left\{\left(\begin{array}{c} S \\ A \end{array}\right) & \left(\begin{array}{c} S \\ B \end{array}\right) & \left(\begin{array}{c} S \\ C \end{array}\right) & \left(\begin{array}{c} D \\ d \end{array}\right)_{n}
\end{array}$$
(III)

式中、Aは、たとえば長さにおいて5~25の原子を有 する長側鎖であり、Bは水素原子、又は、たとえば長さ において4又は4以下の炭素原子を有する短側鎖であ り、Dはメチレン、エチレン、プロピレンなどのアルキ レンなどの飽和部分、またはアリーレン、ビアリーレ ン、フルオレニレンなどの不飽和部分の二価セグメント であり、a及びcはAが置換したチエニレンの数であ り、たとえばaが約1~約8で、cがたとえば0~約8 であり、bはBが置換したチエニレン単位の数であり、 たとえば0~約5であり、dは、たとえば0又は1であ り、nはポリチオフェン(III)中のモノマーセグメント の重合度又は数であり、たとえば約5~5,000以上 であり、さらに詳細には、10~1,000である。ポ リスチレン標準を用いたゲル浸透クロマトグラフ法より 求めた、本発明のポリチオフェンの数平均分子量(M n)は、たとえば約2,000~約100,000、よ り詳細には、約4,000~約50,000でもよく、 重量平均分子量 (Mw) は、約4,000~500,0 00、より詳細には、約5,000~10,000でも よい。

【0020】Aの例は、たとえばペンチル、ヘキシル、

ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ド デシル、トリデシル、テトラデシル、ペンチルデシルな どの約5~30の炭素原子、たとえばメトキシブチル、 メトキシヘキシル、メトキシヘプチルなどのアルコキシ アルキル、ポリエチレン酸化物などのポリエーテル鎖、 パーフルオロアルキルなどのパーハロアルキル、及びト リアルキルシロキシアルキル誘導体などのポリシロキシ 鎖などであり、Bは水素、塩素、フッ素、またはホウ素 原子のなどのハロゲンあるいはハロゲン化物、メチル、 エチル、プロピルのようなアルキル、及びメトキシ、エ トキシ、プロポキシ、ブトキシなどのアルコキシを含 む。二価結合基Dの例は、メチレン、エチレン、ジアル キルメチレン、プロピレンなどのアルキレン、フェニレ ン、ビフェニレン、フェナントレニレン、ジヒドロフェ ナントレニレン、フルオレニレン、オリゴアリーレンな どのアリーレン、およびジオキシアルキレン、ジオキシ アリーレン、オリゴエチレン酸化物などである。 【0021】ポリチオフェンの具体例は、下記化11の

【0021】ポリチオフェンの具体例は、下記化11の 構造式を含む。式中nはセグメントの数を示す。 【化11】

$$\begin{array}{c|c} C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ \hline \\ C_{10}II_{21} & C_{10}II_{21} \\ \hline \end{array}$$

(4) $C_{10}H_{21}$ $C_{10}H_{21}$ $C_{10}H_{21}$ $C_{10}H_{21}$

$$\begin{array}{c|c} C_{10}H_{21} & C_{10}H_{21} \\ \hline \\ C_{10}I_{21} & S \\ \hline \\ C_{10}I_{21} & S \\ \hline \\ \end{array}$$

(6)

(7)

(8)

(9)

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{10}H_{13}$$

$$C_{6}H_{13}$$

$$C_{6}H_{13}$$

$$C_{10}H_{13}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{11}$$

$$C_{12}H_{25}$$

$$C_{12}H_{25}$$

 $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$

(12)

(13)

$$C_{12}H_{25}$$
 $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{25}$

(14)

(15)

(16)

(17)

【0022】本発明の実施の形態において、ポリチオフェン類は、一般的な有機被覆溶媒に可溶であり、たとえば、ジクロロメタン、1、2ージクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、クロロベンゼン等の溶媒に少なくとも約0.1重量%、より詳細には、約0.5~約5重量%の溶解度を持つ。更に、このポリチオフェン類を薄膜トランジスタ装置の半導体チャネル層に加工すると安定した導電率となり、一般的な4プローブ伝導率測定法によれば、導電率は、例えば、約10-9~約10-6S/cm、より詳細には約10-8~約10-7S/cmである。

【0023】本発明のポリチオフェン類の作成には、多くの合成方法が適しているが、主にどの特定のポリチオフェンを望むかに依存する。たとえば、a=c=d=m=1で、B=Hで、D=Ar(アリーレン)の一般構造式(III)で示されるポリチオフェン類の一部であるポリチオフェン(V)は、適当なアリーレンジボラートを用いてスズキカップリング反応によって作成される。

【0024】特に、構造式 (IVb) は、構造式 (IVa) の

臭素化によって得られ、構造式(IVa)は、2-ブロモ -3-アルキルチオフェンとオリゴチオフェンジブロマ イドの反応から得られる(スキーム1参照)。スズキカ ップリング重合は、一般的に、トルエンなどの適当な溶 媒中で、たとえば、約80℃~約100℃の温度で不活 性雰囲気下で、約2~約6モルパーセントのテトラキス (トリフェニルフォスフィン) -パラジウム、1 M~2 Mの水溶液の形式の炭酸ナトリウムなどの無機塩基の約 2から約4モルの等価物、及び約1~5モルパーセント のテトラブチルアンモニウム塩化物又はトリカプリルメ チルアンモニウム塩化物などの相転移触媒の存在下、等 モルの(IVb)等価物とアリーレンージボロネートの混合 液を攪拌しながら加熱することにより達成される。重合 の後、構造式(V)のようなポリチオフェン生成物は、メ タノールからの沈殿によって分離され、必要に応じてメ タノール、トルエン、クロロベンゼンなどのような適当 な溶媒を用いてソックスレー抽出が行われる。

【化12】

(アイト₃P)。Pd: テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム

【0025】図1は、基板16と、それに接した金属接点18(ゲート電極)と、絶縁性誘電体層14の層と、その上に置かれた2つの金属接点20及び22(ソース及びドレイン電極)とを含むTFT構造体10の概略図である。図1に示すように、金属接点20及び22の上と間にはポリチオフェン半導体層12がある。

【0026】図2は、基板36と、ゲート電極38と、ソース電極40と、ドレイン電極42と、絶縁性誘電体層34と、ポリチオフェン半導体層32とを含む、TFT構造体30の概略図である。

【0027】図3は、ゲート電極として作用する高濃度 n-ドープシリコンウエハ56、熱により生成した酸化 ケイ素誘電体層54、及びポリチオフェン半導体層52 を含み、ポリチオフェン半導体層52の上にソース電極 60及びドレイン電極62が置かれた別のTFT構造体 50の概略図である。

【0028】図4は、基板76と、ゲート電極78と、ソース電極80と、ドレイン電極82と、ポリチオフェン半導体層72と、絶縁性誘電体層74とを含む、他のTFT構造体70の概略図である。

【0029】本発明の一部の実施の形態では、必要に応じて、図1~図4の各トランジスタ構造体の上にポリマーなどの保護層を加えても良い。図4のTFT構造体では、絶縁性誘電体層74は保護層としても機能する。

【0030】実施の形態において、また更に本発明とその図を参照するなら、基板層は一般に、目的とする用途に応じて、様々な適当な形のシリコンを含むシリコン材料、ガラス板、プラスチックフィルム又はシート、等である。構造可撓性の装置では、例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリイミドシート等のプラスチック基板を用いる。基板の厚さは、例えば約10μm~10mm以上であり、詳細な厚さは、可撓性のプラスチック基板では約50~約100μm、ガラス又はシリコンなどの堅牢な基板では約1~約10mmである。

【0031】ゲート電極をソース及びドレイン電極と隔 てることができ、半導体層に接している絶縁性誘電体層 は一般に、無機材料膜、有機ポリマー膜、又は有機一無 機複合材料膜とすることができる。誘電体層の厚さは、 例えば約10nm~約1µm、より詳細な厚さは約10 0~約500 n mである。誘電体層に適した無機材料の 具体例としては、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸化アルミ ニウム、チタン酸バリウム、ジルコン酸チタン酸バリウ ム、等が挙げられ、誘電体層に適した有機ポリマーの具 体例としては、ポリエステル類、ポリカーボネート類、 ポリ (ピニルフェノール)、ポリイミド類、ポリスチレ ン、ポリ (メタクリレート) 類、ポリ (アクリレート) 類、エポキシ樹脂、等が挙げられ、無機-有機複合材料 の具体例としては、ポリエステル、ポリイミド、エポキ シ樹脂等のポリマー中に分散した超微小金属酸化物粒子 などが挙げられる。絶縁性誘電体層の厚さは通常、使用 する誘電体材料の比誘電率に応じて約50~約500n mである。より詳細には、誘電体材料は例えば約3以上 の比誘電率を持つため、約300nmの適当な誘電体の 厚さがあれば望ましい静電容量、例えば約10-9~約1 O⁻7 F / c m²とすることができる。

【0032】例えば誘電体層とソース/ドレイン電極との間に接して、本額に述べるポリチオフェン類を含む活性半導体層を置く。このとき、この層の厚さは通常、例えば約10nm~約1μm、又は約40~約100nmである。この層は通常、本発明のポリチオフェン類の溶液からスピンコーティング、キャスティング、スクリーン、スタンプ、又はジェット印刷などの溶液処理によって製造可能である。

【0033】ゲート電極は、金属薄膜、導電性ポリマー膜、導電性インキ又はペーストから作った導電性膜、あるいは基板自体(例えば、高濃度にドープしたシリコン)とすることができる。ゲート電極材料の例としては、アルミニウム、金、クロム、酸化インジウムスズ、

導電性ポリマー類、導電性インキ/ペースト等が挙げら れるが、これらに限るものではない。導電性ポリマー は、ポリスチレンスルホナートをドープしたポリ(3, 4-エチレンジオキシチオフェン) (PSS/PEDO T) などであり、導電性インキ/ペーストは、カーボン ブラック/グラファイト又はコロイド状の銀をポリマー バインダ中に分散したもの(例えば、アチソン・コロイ ズ社 (Acheson Colloids Company) 製のエレクトロダグ (ELECTRODAG))や、銀を充填した導電性熱可塑性イン キ (ノエル・インダストリーズ (NoelleIndustries) 製)などである。ゲート層は、真空蒸着、金属又は導電 性金属酸化物のスパッタリング、導電性ポリマー溶液又 は導電性インキあるいは分散液のスピンコーティング、 キャスティング、又は印刷による塗布によって調製可能 である。ゲート電極層の厚さは、例えば約10 nm~約 10μmであり、詳細な厚さは例えば、金属薄膜では約 10~約200nm、ポリマー導電体では約1~約10 μmである。

【0034】ソース及びドレイン電極層は、半導体層に対して低抵抗オーム接触となる材料から製造することができる。ソース及びドレイン電極としての使用に適した典型的な材料は、金、ニッケル、アルミニウム、プラチナ、導電性ポリマー、導電性インキなどのゲート電極材料として挙げられたものなどである。この層の典型的な厚さは、例えば、約40nm~約1 μ mであり、より詳細な厚さは約100~約400nmである。TFT装置は、幅W、長さLの半導体チャネルを含む。半導体チャネル幅は約100 μ m~約1 μ mであり、詳細なチャネル幅は約100 μ m~約1 μ mであり、より詳細なチャネル長さは例えば約1 μ m~約1 μ mである。

【0035】ソース電極は接地しており、通常約+10 ~約-80ボルトの電圧をゲート電極に印加したとき に、半導体チャネルを通って移動する電荷キャリヤを集 めるため、通常、例えば約0~約-80ボルトのバイア ス電圧をドレイン電極に印加する。

 $I_{SD} = C_i \mu (W/2L) (V_6 - V_7)^2$

式中、 I_{SD} は飽和領域におけるドレイン電流であり、Wとしはそれぞれ半導体チャネルの幅と長さであり、 C_{i} はゲート誘電体層の単位面積当たりの静電容量であり、 V_{G} 及び V_{I} はそれぞれ、ゲート電圧及びしきい電圧である。この装置の V_{I} は、飽和領域における I_{SD} の平方根と、測定データから $I_{SD}=0$ を外挿して求めた装置の V_{G} との関係から求めた。

【0040】電界効果トランジスタのもうひとつの特性は、その電流オン/オフ比である。これはゲート電圧 V_6 がドレイン電圧 V_0 と等しいかそれ以上であるときの飽和ソースードレイン電流と、ゲート電圧 V_6 がゼロの時のソースードレイン電流との比である。

【0041】比較例

[0036]

【実施例】a)装置の製造:初期の試験デバイス構造として、図3に記載したトップコンタクト型薄膜トランジスタ構造体を用いた。

【0037】この試験デバイスは、n-ドープシリコン ウエハと、その上に熱生成させた厚さ約110nmの酸 化ケイ素層とを含む。ウエハがゲート電極として機能す る一方、酸化ケイ素層はゲート誘電体として働き、その 静電容量は約32nF/cm²(ナノファラッド/平方 センチメートル)であった。装置の製造は周囲条件中で 行い、周囲の酸素、湿気、又は光への材料及び装置の暴 露を防止する対策は何ら講じなかった。シリコンウエハ をまずメタノールで清浄にし、空気乾燥後、0.01M の1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサメチルジシラザンの ジクロロメタン溶液に、室温で30分間浸した。次にこ のウエハをジクロロメタンで洗い、乾燥した。次に、厚 さ約30~約100nmの供試半導体ポリチオフェン層 を、速さ1,000rpm、約35秒間のスピンコーテ ィングにより、酸化ケイ素誘電体層の上に塗布し、真空 中80℃で20時間乾燥した。半導体層の製造に使用し た溶液は、適当な溶媒に溶解した1重量%のポリチオフ ェンを含み、使用前に0.45μmのフィルタで沪過し た。その後、金のソース及びドレイン電極を、半導体ポ リチオフェン層の上に、様々なチャネル長さと幅のシャ ドウマスクを通して真空蒸着し、様々な大きさの一連の トランジスタを提供した。念のため製造後の装置は、評 価の前後には相対湿度約30%の乾燥雰囲気中、暗所で 保存した。

【0038】b) TF T装置の特性評価:電界効果トランジスタの性能を、キースリー (Keithley) 4200S C S半導体特性評価装置を用いて、暗箱中周囲条件で評価した。キャリヤ移動度 (μ) は、飽和領域 (ゲート電圧、 V_{G} <ソースードレイン電圧、 V_{SD}) におけるデータより、下記の式 (1) に従って計算した。

[0039]

【数1】

(1)

公知の位置規則性ポリチオフェン、一般にP3HTとして知られるポリ(3ーヘキシルチオフェン-2,5ージイル)を含む、一連の比較用の薄膜トランジスタを製作した。この材料はアルドリッチ・ケミカル(Aldrich Chemical)より購入し、そのクロロベンゼン溶液からメタノールへの沈殿を3回繰り返して精製した。

【0042】前述した手法に従い、周囲条件下でデバイスを製作した。W(幅)=5, 000μ m、L(長さ)= 60μ mの大きさのトランジスタを用い、5個以上のトランジスタから得た平均特性値は次のとおりである。

移動度: 1~1. 2×10⁻²cm²/V. sec 初期電流オン/オフ比: 1. 5~2. 1×10³

5日後の電流オン/オフ比:5~10

【0043】観察された初期電流オン/オフ比が低いのは、ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)が酸化的ドーピングを受け易く、すなわち環境酸素の存在下ではポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)が不安定であることを示している。僅か5日のうちに電流オン/オフ比が減少するのも、周囲条件でのポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)の機能不安定性を更に裏付けている。

【0044】実施例

(a) ポリチオフェン(3) の合成

ポリチオフェン(3)の合成用に選ばれた5,5'ービス(3ードデシルー5ープロモー2ーチエニル)ー2、2'ージチオフェンおよび1,4ーベンゼンビス(ホウ化ピナコール)の2つのモノマーは次のように準備された

5, 5'-ビス(3ードデシルー5ーブロモー2ーチエ ニル)-2、2'-ジチオフェン

【0045】不活性アルゴン雰囲気中、100mlの丸 底フラスコ中で、10mlのTHFに懸濁したマグネシ ウム細片(1.26g、51.83mmol)を攪拌機 で撹拌しながら、これに40mlの無水THFに溶解し た2-ブロモー3ードデシルチオフェン(11.5g、 34.92mmo1)の溶液を、20分間かけてゆっく り加えた。得られた混合物を、約22~約25℃の室温 で2時間撹拌し、次に50℃で20分間加熱後室温まで 放冷した。この得られた混合物をカニューレを用いて、 不活性雰囲気中、250mlの丸底フラスコ中の、80 mlの無水THFに溶解した5,5'ージブロモー2, 2' -ジチオフェン(4.5g、13.88mmol) と、[1,3-ビス(ジフェニルホスフィノエタン)] ジクロロニッケル (II) (0.189g、0.35mm o1)との混合物に加え、48時間還流した。次に、反 応混合物を200mlの酢酸エチルで希釈し、水で2回 洗い、5%塩酸(HC1)水溶液で洗い、無水硫酸ナト リウムで乾燥した。溶媒留去後に得られた暗茶色のシロ ップ状物質を、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラ フ法で精製し、さらにメタノールとイソプロパノールの 混合液からの再結晶により精製し、5,5'ービス(3 ードデシルー2ーチエニル)-2,2'ージチオフェン (収率55%、融点58.9℃)を得た。

【0046】上記で得られた化合物のNMRスペクトルを、室温において、ブルカ(Bruker)DPX300NMRスペクトロメータを用いて測定した。

 $^{1}H-NMR$ (CDC 1 3): δ 7. 18 (d, J=5. 4Hz, 2H), 7. 13 (d, J=3. 6Hz, 2H), 7. 02 (d, J=3. 6Hz, 2H), 6. 9 4 (d, J=5. 4Hz, 2H), 2. 78 (t, 4H), 1. 65 (q, 1. 65, 4H), 1. 28 (bs, 36H), 0. 88 (m, 6H)

【0047】アルゴン雰囲気下で、3ロフラスコ内のジクロロメタン/酢酸(3:1)の混合液35m中の5,5'ービス(3ードデシルー5ープロモー2ーチエニル)ー2、2'ージチオフェン(0.61g、9.22×10-4mmol)の溶液に、固体Nープロモスクシンイミド(0.348g、1.95×10-3mmol)の小片を10~20分かけて加えた。2時間反応させた後、沈殿した固体生成物を沪過により集め、ジクロロメタンとメタノールの混合液から再結晶した。収率は約79%、融点は75.6℃であった。

1H-NMR (CDCl₃): δ6.9(s, 2H),
7.10(d, J=3.9Hz, 2H), 6.96
(d, J=4.2Hz, 2H), 2.78(t, 4
H), 1.65(q, 1.65, 4H), 1.28(bs, 36H), 0.88(m, 6H)
【0048】1,4-ベンゼンビス(ホウ化ピナコール)

アルゴン雰囲気下、約-75℃~約-78℃で500m 1丸底フラスコ中の150m1無水テトラヒドロフラン 中の1,4-ジブロモベンゼン(11.9g,50.4 4mmol)溶液にペンタン(121ml, 205.7 mmo1)中のt-ブチルリチウム1.7Mを注射器を 用いて滴下して加え、2時間反応させた。次に、2-イ ソプロピルー4,4',5,5'-テトラメチルー1, 3, 2-ジオキサボローレン(65.59g,353. 08mmol)を注射器を用いて素早く加え、反応混合 液を同じ温度でさらに2時間攪拌し、次に室温で12時 間攪拌した。次に、反応混合液をジクロロメタン150 mlで希釈し、固形物を沪過して除去した。有機相を水 で3回洗浄し、乾燥させ、上記ホウ化物の粗生成物を濃 縮して得た。この粗生成物をヘキサンから再結晶して、 収率約59%、融点245.3℃の白色固体を得た。 $^{1}H-NMR (CDC1_{3}): \delta 7.8 (s, 4H),$ 1.3(s, 24H)

【0049】[重合]トルエン5m1中の5,5'ービ ス(3-ドデシル-5-プロモ-2-チエニル)-2、 2'ージチオフェン(0.5g, 0.61mmol)お よび1,4~ベンゼンビス(ホウ化ピナコール)(0. 2g, 0.61mmo1) にアルゴン雰囲気下でテトラ キス (トリフェニルホスフィン) ーパラジウム (0.0 14g, 0.012mmol)、トルエン2ml中のA LIQUART336 (0.2g)、及び炭酸ナトリウ ム溶液(1.5ml)の2M水溶液の混合液を加えた。 得られた混合液を2日間穏やかに攪拌しながら還流、加 熱した。その後、反応混合液はメタノールに注がれ、沈 **殿したポリチオフェン生成物は沪過により集められた。** ポリチオフェンはトルエンを用いたソックスレー抽出に より精製され、次に、メタノールから沈殿させ暗赤色の 固体としてポリチオフェン(3)0.416gを得た。 【0050】 [デバイスの作製および評価] TFTデバ イスは、前述した一般的な方法に従って、上記のように作成されたポリチオフェンを用いて周囲条件下で作製された。周囲の酸素、又は光への暴露を防ぐ対策は何ら取らなかった。P3HTデバイス(W=5,000μm, L=60μm)と同じ大きさのトランジスタを用いて、少なくとも5個のトランジスタの以下の平均特性を得た。

移動度: 4.3~6.1×10-3cm2/V.sec 初期電流オン/オフ比: 6.0~9.5×10-55日後の電流オン/オフ比: 1.8~5.5×10-530日後の電流オン/オフ比: 6.8~8.4×10-4【0051】ポリチオフェン半導体層の安定度が、初期電流オン/オフ比の大きさと、電流オン/オフ比が時間経過とともにゆっくり減少することにより示された。【0052】

【発明の効果】本発明により、薄膜トランジスタ装置のような超小形電子装置の用途に有用な、ポリチオフェン類などの半導体ポリマーが提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 例として特定のポリチオフェン類がTFT構造のチャネル物質として選ばれ実施の形態の概略図である。

【図1】

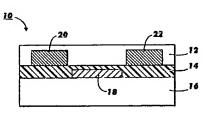
【図2】 例として特定のポリチオフェン類がTFT構造のチャネル物質として選ばれ実施の形態の概略図である。

【図3】 例として特定のポリチオフェン類がTFT構造のチャネル物質として選ばれ実施の形態の概略図である。

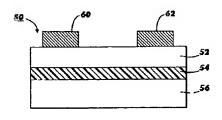
【図4】 例として特定のポリチオフェン類がTFT構造のチャネル物質として選ばれ実施の形態の概略図である。

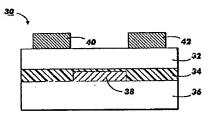
【符号の説明】

10 薄膜トランジスタ構造体、12 ポリチオフェン 半導体層、14 絶縁性誘電体層、16 基板、18 ゲート電極、20 ソース電極、22 ドレイン電極、 30 薄膜トランジスタ構造体、32 ポリチオフェン 半導体層、34絶縁性誘電体層、36 基板、38 ゲート電極、40 ソース電極、42ドレイン電極、50 薄膜トランジスタ構造体、52 ポリチオフェン半導 体層、54 酸化ケイ素誘電体層、56 シリコンウエ ハ、60 ソース電極、62ドレイン電極、70 薄膜 トランジスタ構造体、72 ポリチオフェン半導体層、 74 絶縁性誘電体層、76 基板、78 ゲート電 極、80 ソース電極、82 ドレイン電極。



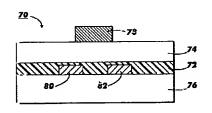
【図3】





【図2】

【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 イリアン ウー カナダ オンタリオ ミシソガ ボナー ロード 2360 アパートメント 1004

(72) 発明者 ユー クイ カナダ オンタリオ ミシソガ グレン エリン ドライブ #607-6650

(25)103-268083 (P2003-268083A)

Fターム(参考) 4J032 BA03 BA21 BB06 BB09 BC03

BC12 CG01

5F110 AA30 CC03 CC05 CC07 DD01

DDO2 DDO5 EE01 EE02 EE03

EE07 EE08 EE42 EE43 EE44

FF01 FF02 FF03 GG05 GG24

GG28 GG29 GG42 HK02 HK03